

ご利用の装置と登録必須ファイル

Device in use and required registration files

装置名 Device registration name	マスクレス露光装置 Maskless Lithography System
装置ID Local ID	MS-101
大分類 Major category	リソグラフィー Lithography
メーカー名 Manufacturer name	ナノシステムソリューションズ
型番 Model number	DL-1000



登録必須ファイル Required registration files

運用版 (Deployed Version)

下記の2点を同時投入

Simultaneously submit the following two files

ProcessDataLog_Maskless_Ver03.xlsxファイル (Process Data Log (PDL) エクセルファイルに、加工レシピの情報を記入したもの)

ProcessDataLog_Maskless_Ver03.xlsx file (An Excel file for the Process Data Log (PDL) containing the processing recipe information)

.jpg または .pngファイル (顕微鏡, SEM, 段差計スペクトル等の画像ファイル)

.jpg or .png file (Image files such as microscope images, SEM images, profilometer spectra, etc.)

※画像ファイルがなくても異常終了はしませんが、サムネイルが表示されません。

※The system will not terminate abnormally even if no image file are provided; however, thumbnails will not be displayed.

異常終了と表示されたら

If "Abnormal termination" is displayed



登録必須ファイルであるか確認してください。

Please confirm whether it is a required registration file

それでも解消されない場合は、DICEお問い合わせフォームより問い合わせください。

If the issue persists, please contact us through the DICE Inquiry Form

機器利用の際のお約束について

Terms of use for equipment

1 成果を論文やプレスリリースで発表する場合は謝辞をご記載ください。

When you publish results in a paper or press release, please include acknowledgments

2 課題利用が終わったら利用報告書をご提出ください。

Please submit a user report after completing your project

詳細は以下からご確認ください

For more details, please check below

謝辞について

About acknowledgments

<https://nanonet.go.jp/page/page000731.html>

利用報告書について

About user report

<https://nanonet.go.jp/page/page000846.html>

